



# 密闭制冷加热循环装置

## ZT-5-200-30H



+200°C

-30°C

### • 应用场景 (部分)



**高校实验室**  
合成、分离等反应过程的恒温控制



**生物医药**  
实验室级中试, 配套玻璃反应釜、发酵罐等冷热源恒温控制



**半导体**  
半导体及光电行业设备冷却加热, 元件测试控温



**石油化工**  
配套不锈钢釜、搪瓷釜等冷热源恒温控制, 化学合成



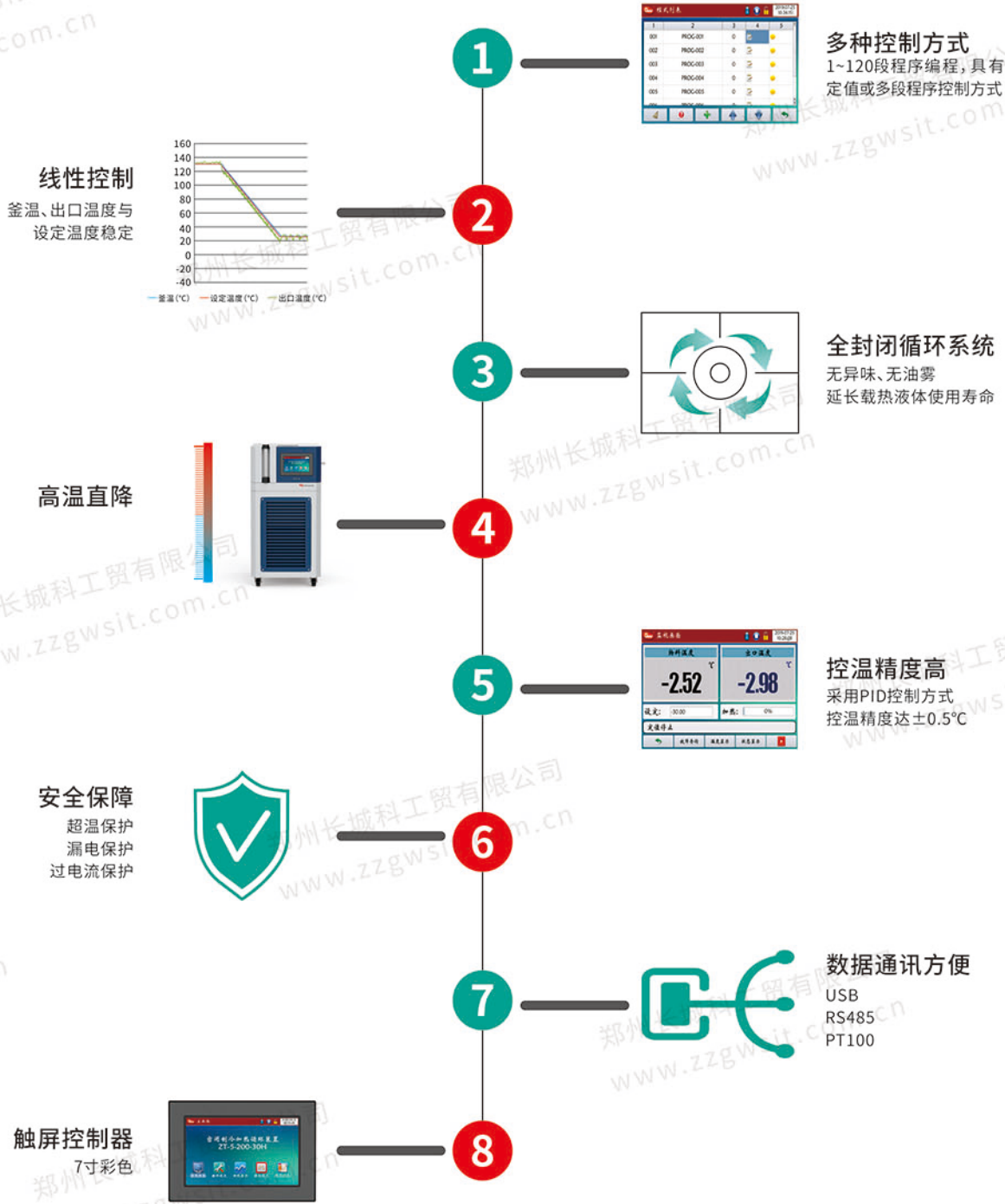
**航空航天**  
环境条件模拟, 航天推进剂及特种聚合材料的研发



**汽车**  
电池放电测试, 变速箱性能测试及材料低温高温老化测试



## 产品八大优势



## 技术参数

使用温度范围(℃)	温度稳定性(℃)	整机功率(kW)	制冷量(kW)	浴液加注量(L)	加热功率(kW)	流量(L/min)	电源	外形尺寸(mm)
-30~200	±0.5	3	0.2@-30℃	3.5	2	25	220-240V~, 50Hz	420W×640D×850H